

ABSTRAK

Morina Sihotang, NIM 21033110028, Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran *Problem Based Learning* terhadap Kemampuan Menulis Teks Eksposisi oleh Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Dolok Panribuan Tahun Pembelajaran 2014/2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran *problem based learning* terhadap kemampuan menulis teks eksposisi. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Dolok Panribuan Tahun Pembelajaran 2014/2015 yang berjumlah 145 orang siswa. Sampel diambil secara acak kelas yaitu kelas VII-A yang berjumlah 35 orang. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Instrument yang digunakan adalah tes esai.

Dari pengolahan data menunjukkan bahwa kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Dolok Panribuan Tahun Pembelajaran 2014/2015 sebelum menggunakan model pembelajaran *problem based learning* di kelas eksperimen masuk ke dalam kategori cukup dengan nilai rata-rata = 64,28, standar deviasi = 9,45 sedangkan kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Dolok Panribuan Tahun Pembelajaran 2014/2015 sesudah menggunakan model pembelajaran *problem based learning* masuk ke dalam kategori baik dengan nilai rata-rata = 77,85, standar deviasi = 7,05. Dari uji data didapat kedua hasil berdistribusi normal. Dari uji homogenitas didapat bahwa sampel penelitian ini berasal dari populasi yang homogen. Setelah uji normalitas dan homogenitas, didapatlah t_0 sebesar 6,75. Selanjutnya t_0 diketahui, kemudian dikonsultasikan dengan tabel t pada taraf signifikansi 5% dengan $df=N-1=35-1=34$ diperoleh taraf signifikansi 5% = 2,03, karena t_0 yang diperoleh lebih besar dari tabel yaitu $6,75 > 2,03$, maka hipotesis diterima.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas penerapan model pembelajaran *problem based learning* terhadap kemampuan menulis teks eksposisi oleh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Dolok Panribuan Tahun Pembelajaran 2014/2015.

Kata kunci : Model Pembelajaran *Problem Based Learning*, Teks Eksposisi